



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Campus Conselheiro Lafaiete

CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA EM 2ª CHAMADA

Convocam-se os classificados no EDITAL 173/2026 - Seleção de estudantes para o curso Partiu IF: Curso Preparatório para ingresso nos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio do IFMG, abaixo relacionados, para realizar matrícula, comparecendo, acompanhado do responsável legal, ao IFMG Campus Conselheiro Lafaiete, sala 5, no dia 25/03/2026, quarta-feira, das 15h às 19h.

Nº	Nome	Vaga
1	Ana Clara Gomes da Silva	RF-PPI
2	Ludmila Maria Eduarda Costa Gomes	RF-PPI
3	Laura Mara Faustelino da Silva	RF-PPI
4	Josepher Alejandro Fernandes Gabriel	RF-PCD
5	Thainá Oliveira dos Santos	IR-PPI
6	Hiasmin Vitória da Silva Rozalino	IR-PPI
7	Ana julia nepomuceno rodrigues	IR-PPI
8	Alice Santiago de Souza	IR-PPI
9	Davi Luiz Pena de Assis	IR-PPI
10	Alicia Rocha Oliveira	IR-PPI
11	Matheus da Silva Meira	IR-PPI
12	Rodrigo Otávio de Oliveira Gonçalves	IR-PPI
13	Ana Beatriz Ribeiro Maia	IR-EP
14	Nicolas Gabriel Lima da Costa	IR-EP

Todos os candidatos convocados para a matrícula deverão apresentar os documentos que constam no item 6 do Edital:

- Original e cópia da certidão de nascimento ou RG;
- Original e cópia do CPF;
- Declaração Escolar (ANEXO I);
- Folha resumo do CadÚnico (para os candidatos que escolherem as concorrências por renda familiar);
- Termo de Responsabilidade (ANEXO II);
- Autodeclaração para candidatos autodeclarados pretos e pardos (ANEXO III, para os candidatos que escolherem as concorrências como autodeclarados pretos, pardos ou indígenas);
- Laudo médico para comprovação de deficiência.

Conselheiro Lafaiete, 23 de março de 2026.